PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 04-047512(43)Date of publication of application: 17.02.1992

(51)Int.CI.

G11B 5/39 G11B 5/31 // G11B 11/10

(21)Application number: 02-159552

(71)Applicant: SHARP CORP

(22)Date of filing:

15.06.1990 (72)

(72)Inventor: MURAMATSU TETSUO

YAMAMOTO TATSUSHI

TAKAHASHI AKIRA OTA KENJI

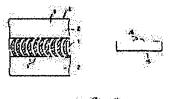
ISHIKAWA TOSHIO

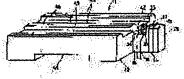
(54) MAGNETIC HEAD AND ITS MANUFACTURE

(57) Abstract:

PURPOSE: To accurately perform reproduction even when a magnetic domain is formed in almost the arc shape by providing a thin film core having a magnetic gap part curved almost in the arc shape in accordance with the shape of the magnetic domain on a recording medium.

CONSTITUTION: A projecting part 26 (curved part) in almost the arc shape is formed at the magnetic core 16 of a reproducing head part 15 in advance, and the magnetic gap part between the front terminal part of the thin film core 17 at the frontside and the magnetic core 16 is formed in almost the arc shape in accordance with the recording bit 1 on recording film 6. Therefore, no crosstalk among plural neighboring magnetic domains on the recording medium 6 occurs, and also, a sufficient reproducing signal can be obtained. Thereby, recording density in light assisted magnetic recording can be heightened, and the reproduction can be accurately performed even when the magnetic domain is formed in almost the arc shape.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

@公開特許公報(A) 平4~47512

| Sint. Cl. | 1 | 識別記号 | 庁内整理番号 | 40公開 | 平成4年(1992)2月17日 |
|-----------|--------------|------|-------------------------------|-------|-----------------|
| G 11 B | 5/39 5/31 | 2 | 7326-5D 7326-5D 9075-5D | | |
| " G 11 B | 11/10 | L | 50/5~5D 審査請求 | 未請求 8 | 育求項の数 2 (金11頁) |

砂発明の名称 磁気ヘッド及びその製造方法

ᡚ特 頤 平2-159552

魯出 顧 平2(1990)6月15日

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社 個発 明 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社 太 田 司 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社 の出 類 人 シャーブ株式会社 大阪府大阪市阿倍野区是池町22番22号

②代理人 弁理士 原 最終頁に続く

し頃に記録の磁気へっドの製造方法。

1. 発明の名称

2 特許請求の範囲

1. 光アシスト磁気記録により記録媒体上にほ は円弧状の磁区をなして記録される情報の再生に 使用する磁気ヘッドであって、

基材上に形成され、上記記録媒体上の磁区の形 状に対応してほぼ円弧状に高曲した磁気的ギャッ プ部を有する強烈コフと、上紀付気的ギャップ部 から薄膜コアを介して導かれる磁束に基づいて記 縁媒体上の情報の検出を行う磁気抵抗効果素子と を頗えていることを特徴とする磁気ヘッド。

2. 上記載材上にほぼ円弧状をなす湾曲部をユ ッチングにより形成する工程と、湾曲部の形成さ れた基材上に上記海曲部に対応した湾曲形状を有 する破気的ギャップ部を備えた薄膜コアを形成す る工程と、上記俗気抵抗効果業子を課職により形 成する工程とを有することを特徴とする請求項第

3. 発明の詳細な説明 【産業上の利用分野】

本発明は、光アシスト磁気記録される情報の再 生に使用する磁気ヘッド及びその製造方法に関す

るものである。

〔従来の技術〕

近年、情報の記録、再生、消去の可能な記録媒 体としての光磁気ディスクの開発が進められてい る。光磁気ディスクでは、通常、単度磁化器を使 用し、レーザ光の限計により昇温させて保磁力を 低下させた状態で上記量直鉛化膜に腱面と垂直な 方向の外部磁場を印加することにより、磁化の何 きを弁部城場の何きと一致させ、情報の記録を行 うようになっている。一方、再生時には、上記垂 進磁化膜にレーザ光を照射した際に、いわゆる磁 | 東光学効果により、磁化に向きに応じて、反射光 の魔光間の回転方向が根違する現象に基づいて、 情報の技出が行われる。

特別平4-47512(2)

ところが、上記のように、記録ビット1・1…

が円弧状になり、かつ、磁区長が短くなると、こ

れをレーザ光により再生する際に、レーザスポッ

トが複数の記録ビット1・1…に跨がって照射さ

れるので、個々の記録ピットしの再生が行えなく

そこで、レーザ先を使用せずに、値気ヘッドに

より磁気的に記録ビット1・1…の情報を再生す ることも考えられる。ところが、その場合、記録

ピット」・1%が円弧状であるため、再生時に額

接する記録ピットし・よ間でクロストークが生じ

やすく、かつ、再生は号出力も低下し、正確な男

(課題を解決するための手段)

本発明に係る磁気ヘッドは、上記の課題を解決

するために、光アシスト磁気記録により記録媒体

なる問題がある。

生は不可能である。

光磁気ディスクにおける記録方式には、大別し て、一定方向の外部磁場を連続的に印加しながら 、記録すべき情報に応じてレーザ光の強度を変調 する光変調方式と、一定発度のレーザ光を照射し ながら、記録すべき情報に応じて外部磁場の向き を反転させる虹界紫銅方式とがある。そして、記 経済の情報を書き換える際に、旧僧報を済去する ことなく、新貨報を直接記録するオーパーライト を実現できる方式としては、上記の従昇変調方式 が有力視されている。

この巡算変調方式において、記録密度を向上さ せるために、ディスクの回転速度又は個界変調の 周披勤を上昇させると、記録磁区長をディスク上 でのレーザ光のスポット径より小さい 0.3 μm 程度まで搖小することができるが、その場合、第 4 図に模式的に示すように、記録ピット】・1 … の形成する鉄区が円弧状又は三日月状になること が知られている (第13個日本応用低気学会発展 講演概要集(1989)、 198買参照)。

(発明が解決しようとする課題)

上にほぼ円弧状の数区をなして記録される情報の

再生に使用する磁気へッドであって、基材上に形 成され、上記記録媒体上の雑包の形状に対応して ほぼ円弧状に湾函した磁気的ギャップ部を育する

森鮫コアと、上記術気的ギャップ部から藻脂コア を介して導かれる磁液に基づいて記録媒体上の情 報の検出を行う超気抵抗効果素子とを腐えている

なお、上記の磁気ペッドの製造に繋しては、上 記基材上にほぼ円弧状をなず海曲部をエッテング により形成した後、基材上に上記端曲部に対応し た汽曲形状を有する難気的ギャップ部を備えた選 勝コアを形成するとともに、上記磁気抵抗効果素 子を薄膜により形成するようにすることが好適で

(作用)

上記した本発明の磁気ヘッドにおいては、記録 媒体上の戦区からの磁策が上記磁気的ギャップ部 から遊気コアを介して磁気抵抗効果発子に導かれ 、この従来の大きさに応じて従気抵抗効果常子の 竜気抵抗値が変化することに基づいて、情報の再 生が行われる。その場合、上記磁気的ギャップ部 が記録媒体上の俄区の形状に対応したほぼ円弧状 をなしているため、記録媒体上の関膜する複数の

磁区間でクロストークが生じることはなく、又、 充分な再生信号出力を得ることができるようにな る。これにより、光アシスト遊気記録において、 記録密度を高めた結果、遊区がほぼ円弧状をなす 場合にも、正確な再生が行えるようになる。

一方、上記した磁気ヘッドの製造方法によれば 、まず、ほぼ円弧形状をなず記録媒体上の磁区に 対応した形状の湾曲部を差材上に形成した後、上 記基材上に時気的ギャップ部を有する薄膜コアを 形成するようにしたので、磁気的ギャップ部は記 繰媒体上の磁区の形状に対応したほぼ円弧状とす ることができる.

又、磁気抵抗効果素子は薄酸により形成するこ とができる。

【実施健1]

本発明の一実施例を第1図乃至第21図に基づ いて説明すれば、以下の通りである。

第2回に示すように、光アシスト磁気記録再生 筆麗は、基板5と、基板5上に形成された記録媒 体としての記録膜 5 と、記録膜 5 を保護する保護

初期平4-47512(3)

想でとも含むディスク8に記録及び再生を行うものであって、対物レンズ8を介して記録額8にレーザ光10を照射する光へッドと、浮上型磁気へッド11とを構えている。浮上型磁気へッド11はサスペンション12により支持され、ディスタ8の回転に伴ってディスク8の東面から浮上しなから記録及び再生を行うようになっている。

**

第3図に示すように、基板5上には所定のビッチでグループ2・2…とランド3・3…とが交互に形成され、各ランド3に沿ってほば円弧状又は三日月状の個区をなず記録ビット1・1… (第4 図参照) が形成されて慎母の記録が行われるようになっている。

第5図に示すように、淳上型労気へッド11は、ディスク8上で満定可能なスライダ13に磁気へッド本体14を取り付けてなり、磁気へッド本体14は破気抵抗効果に基づいて情報の再生を行う再生へッド部15と、記録用コイル36が整理された記録用磁極部35とを備えている。

以下、再生へっド部15について述べると、第

【図図时に示すように、 気コアーを (数材) は Ni Inna, ライト等からなり、この研究コアー 6 上にはフロント機速膜コアーフをパック例透像コアーのというのでは、する性が関係を発して、の対策的と地気コアー 6 との間には、非磁性材料からなるギャップ層 3 1により、第1 図 1回の上下方向に所定の場を有する概念的ギャップ部が設けられている。

フロント側及びパック翻測膜コア17・18と 組気コア16の間には、絶縁層20を介して磁気 低抗効果素子21が溶機により形成され、この組 気低抗効果素子21からシグナルリード22・2 2が破方に引き出されている。更に、低気抵抗効 果素子21と健気コブ16との間には、上方から 見てほぼコ字形をなすパイアスリード23が絶縁 階20を介して設けられている。

フロント側及びパック側掲機コア17・18上には、保護層24が形成され、保護層24が形成され、保護層24上には 保護板25が接着されている。

なお、無し4週回等の園面から明らかなように、

表材としての投票を有する磁気コア16に、予め はは円弧状の凸部25 (海曲部)が形成されるこ とにより、フロント関連駅コア17の前線器と磁 気コア16間の上記超気的ギャップ部(図示せず)は記録盤6上の記録ビット1(第4図参照)に 対応したほぼ円弧状をなしている。

上記の構成において、記録時又は再生時にはディスク8の回転に伴ってスライダ13がディスク8の表面から浮上する。この状態で、上記光へッドから記録期6にレーザ光10を照討しながら、記録所磁極割35で発生される祖界を記録額6に印加することにより、高記録密度でほぼ円弧状の記録ビット1・1・1・が記録数6上に形成される。

一方、再生時には、記録酸6上の各記録ビット 1からの超東が、再生ヘッド郎15における配気 コア16とフロント側薄膜コア17間のギャップ 磨37からフロント側薄膜コア17を介して磁気 抵抗効果素子21に導かれる。磁気低抗効果素子 21はフロント側薄膜コア17からの磁束の大き さに応じて電気低抗緩が変化するので、例えば、 ングナルリード2でに定電流を渡すことにより、 上記電気抵抗値の変化がシグナルリード22の再 本間の電圧の変化として検出され、これにより、 記録ビット1として記録された情報の検出が行わ れる。

なお、磁気抵抗効果素子21の電気抵抗観Rの 変化分をAR、最陽の殺さをHとすると、AR/ RとHの脳には第21図に示すようにほは2次曲 線で近切される関係があるが、低気低抗効果素子 21の動作範囲を機能方向の顧点近勝以外の複域 に移動させるため、バイアスリード23に電波を 渡すことにより、磁気抵抗効果素子21にバイア ス磁界が印加される。

次に、上記の浮上磁気ヘッド 1 1 . 特に、再生 ヘッド部 1 5 の製造方法について説明する。

再生ヘッド部15の作器に際しては、まず、第 6 図に示すように、Ni2nフェライト等からな る数気コア16を用意し、この磁気コア16の表 面にほぼ円弧形状をなすようにフォトレジスト酸 21を形成する(第7図)。ここで、フォトレジ

特別平4~47512(4)

スト観27の幅 D は、第4図における記録ビット 1の幅とほぼ等しい値とする。

そして、フェトレジスト酸27を介して、A:ガスによるイオンミリング等により破気コア16にエッチングを施すと、無8回の如(、磁気コア16の東面にはは円弧状の凸部26か形成される。なお、凸部26の代わりに、はは円弧状の凹部を形成するようにしても良い。又、本実施例では、凸部26を磁気コア16の全長に渡って設けるようにしたか、凸部26は磁気コア16におけるディスタ6に対向する部位近後のみに設けるようにしても良い。

次に、第9回に示すように、上記ギャップ暦上にSiO。 等からなる絶縁時20 (例えば、機理ium程度) をスパッタリング等により形成する。引続き、絶縁時20上にAlCu (Cu5%) 等の薄膜をEB (Electron Boaml 無着等で形成した後、不要部位をリン酸、硝酸、酢酸等を用いた温式エッチング等で除去することにより、上方から見てほぼコ字形状をなずパイアスリード23を

形成する (第10図(3)~(6))。

次に、バイアスリード23上に絶縁層20(複数国に分けて形成されるが、便宜上同一番号を付す)を形成(領11図(4)(が)した後、Nife (Peが17.5歳量光)の抵抗加熱蒸暑及びリン酸、硼酸等による混式エッチング等により、はピコ字形状をなすように磁気抵抗効果素子21(膜厚は、例えば、0.02μm以内稳度)を形成する(第12図(4)(が)。

被いて、第13図に示すように、脱気抵抗効果素子21の遊区状態を安定化させるために、磁気抵抗効果素子21の両端部近傍上に程度させて混成メッキ(無電解)等により CoP層28・28上にALCu(Cu5%)のBB 蕎菊及び 提太エッチング 等により シグナルリード22・22を形成した後、再収、絶経暦20を形成する(第14図例~4))

次に、第15回回回に示すように、フロント側 薄膜コア17の前端部及びバック側薄膜コア18

の後端部に対応する特域30・3 | (同図園に便 度上ハッチングで示す。) の絶縁層20をリアクティブイオンエッチング等により除去する。

次に、領域30・31を含む部位にP-CVD 法でSiD。を増額させること等により、例えば、0、1μm以内程度の職隊でギャップ層37を 形成する。なお、領域3人に形成されたギャップ 層は必要に応じて除去する。

続いて、第16回回回に糸すように、Nifeのスパッタリング等によりフロンを側流腹コア 17及びハック側消腹コア 18(例えば、腹深 5~6 μm 程度)を形成する。これにより、フロント側環膜コア 17の前端部は上紀のギャップ 837からなる 超気的ギャップ 部を介して構気コア 17の は結路及びパック側透膜コア 18の前端部は、 既 経歴 20を介して 磁気 短流効果素 子 21の上方に 位置する。

なお、フロント倒海襲コア (7 の前端部の幅 D は記録機 G 上でのレーザビームの後程度 (1. 5 µm以下)とされる。一方、祗気抵抗効果薬子26の幅しは実際には上記のひよりかなり大きく、 適常、敷10~敷100pm程度とされる。

なお、記録用磁極部35 (第5因)は、超気コア16に予めコイル巻回用再34・34を形成す

特別平4-47512(5)

ることにより形成できるものであるが、第6國〜 第16図回内及び第1図例内では、簡単のため、 記録用町板都35は図示していない。

又、以上では、説明の便宜上、再生ヘッド部15を1個すつ形成するものとしたが、第6図の段階で継気コア16を複数の再生ヘッド部15を同時に形成できる程度に新聞と直交方向に長尺としておいて、第6図乃至第18図(4)及びそれに統く第1図(4)的の工程で複数の現象ヘッド本体14を同時に形成しく第1図(4)の左右方向に配列される)、形成後に分離するようにしても良い。

次に、スライダ13の製造工程につき説明する。 第17回に示すようなスライダ材料41に対し 、まず、ヘッド線入機42を形成する(第18回)。 続いて、ヘッド採入機42の時間にてレール 形成溝43、43を形成するとともに、スライダ 材料41の画面側にレール形成端43、43と直 交する方向に延びるサスペンション取付け溝44 を形成する(第19回)。

再生ヘッド部15を含む磁気ヘッド本体14及

びスライダ13が構成されると、第20図に示すように、スライダ)3のヘッド神入海42に世界ヘッド本体14が挿入されて、例えば150 で程度に加熱された関語等により接着される。彼いで、第5回の如く、スライダ13のレール面45・45…が研制及びボリッシュされるとともに、レール面45・45…における歴気ヘッド本体14と区対側の確認近傍に、ディスク8とスライダ13との間に空気を導入するための傾斜面46・46…が形成される。

なお、上記の実施例では、スライダし3と世気 ヘッド本体14を到値に構成したが、スライダー 3と磁気へッド本体14の磁気コア16は一体に 構成しても良い。

(実施併2)

次に、本発明の別の実施例を説明する。

上記の実施例では、磁気コア16とフロント機 及びバック側薄膜コア17、18で磁気回路を構 成したが、この実施例では、第22図(の)へ)に示 すように、基板61上に形成した下部薄膜コア62

と、フロント側上部海線コア63及びバック側上 部連輪コア64とにより磁気翻踏を構成している。下部連艘コア62とフロント側上部運搬コア63との間には、ギャップ電65により磁気的ギャップ部が設けられている。

又、第22類付から明らかなように、基板61 の表面には、はは円質状の凸部66(海曲部)が 形成され、これにより、ギャップ層65は記録膜 6上の記録ビット1・1…(第4図参照)の形状 に対応したはは円弧状をなしている。

フロント側及びバック側上部薄膜コア63・64と下部薄膜コア62との間には、絶縁層67を介して研究抵抗効果素子70が設けられ、研究循抗効果素子70と下部薄膜コア62の間には、絶縁層67を介してバイアスリード68が形成されている。又、フロント側及びバック側上部薄膜コア63・64上には保護備71が形成され、更に、保健原71上に保護版72が接着されている。

又、図示しないが、基礎61をフェライト等で 構成して、この基板61に記録用磁機部を形成す ることができる。

なお、この第2 実施例における磁気ヘッドの製造方法は、下部譲服コア 6 2 が設けられる以外は 第1 実施例とはは関係であるので、ここでは説明 を治験する。

〔発明の効果〕

本発明に係る部気へッドは、以上のように、光 アシスト磁気記録により記録媒体上にほぼ円弧状 の磁区をなして記録される情報の再生に使用する 磁気へッドであって、基材上に形成され、上記記 録媒体上の磁区の形状に対応してほぼ円弧状に施 曲した組気的ギャップ部を有する薄膜コアと、上 記紙気的ギャップ部から薄膜コアを介して異かれ る磁束に基づいて記録媒体上の情報の検出を行う 磁気抵抗効果素子とを備えている構成である。

これによれば、記録媒体上の母区からの母来が 上記母気的ギャップ部から磁気コアを介して磁気 抵抗効果素子に感かれ、この研取の大きさに応じ て磁気振放効果素子の電気低抗値が変化すること に基づいて、貨幣の再生が行われるが、その際、

分期平4-47512(6)

上記出気的ギャップ部が記録媒体上の磁区の形状に対応したほぼ円弧状をなしているため、記録媒体上の関接する複数の磁区間でクロストークが生じることはなく、又、充分な再生復号出力を得ることができるようになる。後って、光アシスト位気記録において、記様密度を高めた結果、健区がほぼ円弧状をなす場合にも、正確な高生が行えるようになる。

. The second section is the second section of the second section of the second section $\mathcal{L}_{\mathcal{L}}$

又、本発明に係る姓気へッドの製造方法は、上記器材上にはは円額技をなす海礁部をエッチングにより影成する工程と、基材上に上記論曲部に対応した海通形状を有する従気的ギャップ部を満えたpp コアを形成する工程と、上記桁気抵抗効果素子を複類により形成する工程とを構えている。

これにより、まず、ほぼ円弧形状をなす記録機体上の磁区に対応した形状の高曲部を基材上に形成した様、上記基材上に磁気的ギャップ部を有する薄膜コアを形成するようにしたので、銃気的ギャップ部は記録媒体上の磁区の形状に対応したほぼ円弧状とすることができる。

国國的及び付はそれぞれ周國(4)のA一人集及び 3~5年に沿う数略新面図である。

新 l l 図側は絶縁層を形成する機子を示す機略 縦断面図である。

同国のは同項目のC-C器に沿う振略都面図である。

第12回回は磁気抵抗効果素子を形成する様子 を示す機能平面図である。

国際的及び的はそれぞれ国因的のB-E縁及び F-F線に沿う最略断菌因である。

第13図はCoP暦を形成する様子を示す概略 平面図である。

第14図(a)はシグナルリードを形成する様子を 示す概略平面図である。

四國四及び向はそれぞれ周國国のG-G線及び リー「縁に拾う機略新演図である。

第15回回はエッチングを施す様子を示す機略 平箇回である。

両図的は原図はのJーJ線に沿う機械断筋図で ある。 4、図面の簡単な説明

新1図乃至第21図は本発明の一実施例を示す ものである。

第1図向は松気ヘッド本体の最常平面図である。 | 同図(1)は同図(4)の L ー L 練に拾う機能断面図で ある。

第2図は岸上型磁気へッドを備えた光低気記録 再生装置の概略構成図である。

第3次はディスクの提覧殺骸筋関である。

第4図は記録ビットの形状を示す説明図である。 第5図は選上型併気ペットの数根図である。

第6団は世気コアを示す概略正面図である。

第7回は磁気コアにフォトレジスト膜を形成する様子を示す機略正面図である。

第8回はフォトレジスト膜を介してエッチング を施す様子を示す概略で固図である。

第9回は絶縁層を形成する様子を示す機略正面 図である。

第10図回はパイアスリードを形成する様子を 示す概略平面図である。

第16回回はフロント側及びバック側上部コア を形成する様子を示す機略平面図である。

同國的は同國的のKーK線におう版略新面図である。

第17図乃至第19回はそれぞれスライダの加工工程を示す機略料視図である。

類20回はスライダに遊気へッド本体を接着する機子を示す時視図である。

第21図は磁気抵抗効果素子に加わる磁場の強 さと統抗変化の関係を示すグラフである。

第22図は本発明の他の実施例を示すもいでも 。

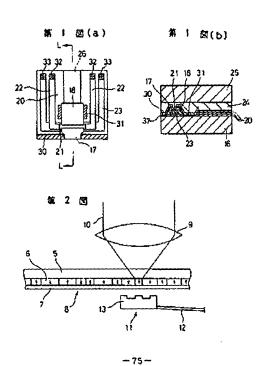
第22回回は第2実施例における磁気ヘッド本体を示す週間平断関である。

周囲的は同図的のM~M線に投う機略断面図で

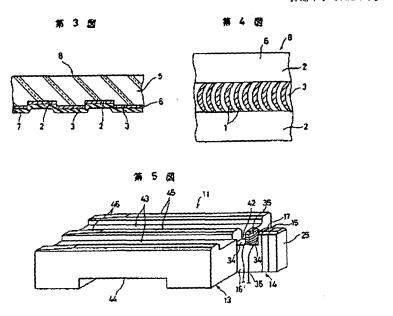
周図(4)は乾気へッド本体を示す機略正面図である。 あ

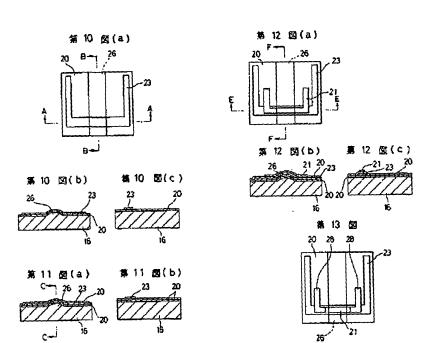
6 は記録腰(記録媒体)、14 は磁気ヘッド水体、15 は再生ヘッド部、16 は磁気コア(高材

特別平4-47512 (ア)

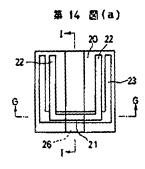


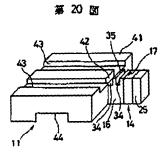
特問平4-47512(8)

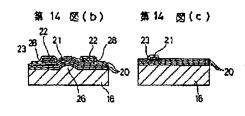


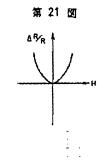


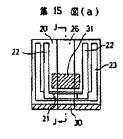
特周平4~47512(日)

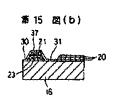


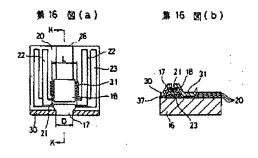




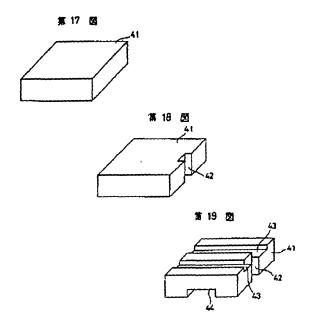


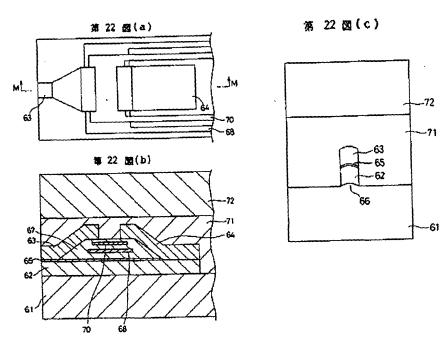






特閒平4-47512 (10)





特别平4-47512 (11)

第1頁の統章 砂発 明 者 石 川 俊 夫 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社 内

Sec. 18.